

2018年度
シリコンテクノロジー分科会
幹事選挙結果報告

平成 29 年 12 月 4 日

標記選挙の結果、下記の通り候補者が信任されました。なお、有効投票数 137 でした。

区 分	氏 名	所 属	信 任
ULSI	井田 次郎	金沢工業大学	136
ULSI	高木 信一	東京大学	136
ULSI	山本 芳樹	ルネサスエレクトロニクス	136
ULSI	島 明生	日立製作所	136
ULSI	松川 貴	産業技術総合研究所	136
ULSI	櫻庭 政夫	東北大学	136
表面・界面	森田 行則	産業技術総合研究所	136
表面・界面	角嶋 邦之	東京工業大学	136
表面・界面	高橋 芳浩	日本大学	136
表面・界面	太子 敏則	信州大学	136
表面・界面	荒木 浩司	グローバルウェーハズ・ジャパン	136
多層配線	近藤 英一	山梨大学	135
多層配線	新宮原 正三	関西大学	135
多層配線	中塚 理	名古屋大学	136
多層配線	古澤 健志	日立化成	136
多層配線	小川 真一	産業技術総合研究所	135
多層配線	多田 宗弘	日本電気	136
モデリング	廣木 彰	京都工芸繊維大学	136
モデリング	森 伸也	大阪大学	136
モデリング	佐野 伸行	筑波大学	136
モデリング	林 洋一	ラピスセミコンダクタ株式会社	136
モデリング	羽根 正巳	ルネサスエレクトロニクス	135
モデリング	園田 賢一郎	ルネサスエレクトロニクス	136

区 分	氏 名	所 属	信 任
モデリング	小田 嘉則	慶應義塾大学	136
接合	水野 文二	パナソニック FS	135
接合	品田 賢宏	東北大学	136
接合	柴田 聡	パナソニック	136
接合	川崎 洋司	住友重機械イオンテクノロジー (SEN)	136
接合	富田 隆治	三星	136
接合	濱本 成顕	日新イオン機器	136
接合	山口 直	ルネサスエレクトロニクス	136
接合	中島 良樹	サンディスク株式会社	136
ナノテク	寒川 誠二	東北大学	132
ナノテク	遠藤 哲郎	東北大学	133
ナノテク	澤野 憲太郎	東京都市大学	135
ナノテク	三木 一司	兵庫県立大学	135
ナノテク	水田 博	University of Southampton／北 陸先端大学院大学	134
ナノテク	二瓶 史行	日本電気	134
ナノテク	浦岡 行治	奈良先端科学技術大学院大学	134
ナノテク	阪本 利司	日本電気株式会社グリーンプラッ トフォーム研究所	132
ナノテク	伊藤 公平	慶應義塾大学	134
ナノテク	斎木 敏治	慶応義塾大学	134
ナノテク	遠藤 和彦	産業技術総合研究所	135
ナノテク	村山 明宏	北海道大学	134
ナノテク	宇佐美 徳隆	名古屋大学	135
ナノテク	宮本 良之	産業技術総合研究所	133
ナノファブ	江利口 浩二	京都大学	136
VLSI	昌原 明植	産業技術総合研究所	136
VLSI	池田 誠	東京大学	136